STEM トモグラフィによる厚切り切片の観察

STEM-Tomography for Thick Biological Specimens

青山 — 弘 Kazuhiro Aoyama

日本エフイー・アイ(株)アプリケーションラボラトリー

要 旨 STEM は生物試料の観察にはなじみの薄い結像法ではあるが、トモグラフィと組み合わせた場合には数々のメリットがあることが明らかになった。1) 試料の厚さに対して強い、STEM では基本的に対物レンズの色収差の影響を受けないため、これに起因する像質の悪化がない。2) 傾斜時にも全視野にフォーカスが合う. 試料を高傾斜した時、TEM では試料のごく一部にしかフォーカスをあわせることができないが、STEM ではフォーカスを変えながらスキャンすることにより像全体にわたりフォーカスをあわせることが可能である。3) 環状暗視野検出器により、高コントラストの暗視野像が得やすい、また、そのとき結像に使う電子の散乱角を自由に選択できる。4) コントラストがリニアである。STEM では対物レンズの球面収差の影響も受けず、またデフォーカスする必要も無いため、これらに由来するアーティフィシャルなコントラストとは無縁である。

キーワード:STEM (走査透過型電子顕微鏡法),電子線トモグラフィ,生物試料,厚切り切片

1. はじめに

透過型電子顕微鏡を用いての結像法には、生物分野で普通 に使われている TEM 法のほかに STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy) 法というものがある. STEM は生 物学者にとってはなじみの薄い結像法であるが、材料系、特 に結晶材料の研究には広く用いられており、むしろ主流とい える結像法である. 材料系で多用される理由は, HAADF (High-angle annular dark field) により回折コントラストの影 響を軽減でき、元素組成に素直なコントラストの像が得られ ること, EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) など分析手法と組み合 わせが容易であること、などである.しかし、上記のメリッ トは生物系の試料として一般的な樹脂包埋試料などを観察す る場合には当てはまらない. そのため、今日まで STEM は 生物分野ではほとんどの普及することはなく、過去にわずか 数例の先駆的な研究があるのみであった^{1~3)}.一方で,ここ 数年,電子線トモグラフィが一般化してきた.もちろん材料 系の研究には STEM による電子線トモグラフィも多く使わ れており、TEMトモグラフィとSTEMトモグラフィについ ての比較の議論も多くなされている^{4~6)}. 生物分野における STEM トモグラフィも、いくつかの研究は既に始められてお り^{7~9)}、トモグラフィと組み合わせたとき原理的にいくつか の大きなメリットがあることも明らかとなった¹⁰⁾.本稿では 生物学で一般的な樹脂包埋試料への STEM トモグラフィの

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-34 TEL: 03-3740-5392 E-mail: kazuhiro.aoyama@fei.com 2009 年 8 月 27 日受付 応用について基礎的な解説を行う. 観察用試料の作成法については、樹脂包埋のほかレプリカ法もあり、これついては本特集のほかの稿で述べられている. また、クライオ電子顕微鏡法への応用も期待される.

2. STEM とは

本誌は電子顕微鏡の専門誌であるので、本来は省略するべ き内容かもしれないが、筆者が生物系の電子顕微鏡学者と話 をするとき、STEM というものが生物学者にとっては本当に 縁遠いものであるということを何度も痛感しているので、ま ず始めに STEM についての簡単な解説を行う.

SEM を使用した経験のある方であれば理解は簡単である と思うが、STEM では"小さく収束した電子線を試料上で走 査すること"が結像の基本である(図1). ここで SEM では 検出器を試料上部に置き、試料からの二次電子や反射電子を 検出,その強度を電子線の走査にあわせて2次元にプロット することにより画像化するが, STEM では検出器を試料の下 に置き、透過してきた電子を検出する. なお、当然のように 現在では検出器からの強度データも電子線の走査位置の情報 もデジタルデータであるので、画像は PC 上で形成され、モ ニタに出力される.電子顕微鏡の鏡体内には像は結像されず, CCD のような 2 次元検出器を必要としない. また、このよ うに走査を基本とする結像法は、試料に平行光を照射しレン ズの作用により像を作るという通常の TEM とはまったく異 なる結像法であり,結像には試料より下に位置するレンズ(結 像レンズ)は必要ではない.とはいえ,装置として透過型電 子顕微鏡を使う STEM では、対物レンズを含む結像系レン ズも利用することができる. STEM の検出器は試料を透過も しくは、散乱した電子が集まる場所、つまり結像系レンズの 後焦点面に置くが、検出器と試料の間にはレンズが複数ある ため光学的な自由度がある(これについては後述する).また、 検出器の形は最近ではドーナッ型が主流であるが、これもそ の置き場所が後焦点面であることに深く関係している.

3. STEM トモグラフィ,利点は?

まず,原理的な考察から行うことにする.

トモグラフィと STEM の組み合わせを考えたとき,生物 試料に対しても以下のような数々のメリットがあると考えら れる.

- 1) 試料に厚さに対して強い.
- 2) 傾斜時にも全視野にフォーカスが合う.
- 3) HAADF を含む暗視野が使いやすいため,高コントラス トが得やすい.
- 4) コントラストがリニアである.

1) STEM を使い慣れた材料系の分野では,厚い試料を観察する場合 STEM を用いれば TEM 像よりも鮮明な像が得られることは良く知られている. その理由は一言で言えば STEM はレンズによる結像ではないので,基本的に対物レンズの色収差の影響を受けないためである.

試料が厚くなるに従い, 試料との相互作用により非弾性散 乱を起こす電子の割合が増えてくる. 非弾性散乱が確率的に 起こるとすればごく当然の結果である. それにより試料を透 過した後に入射電子よりエネルギーの減少した(波長が長く なった)電子が増えてくることになる. 一方,電子レンズに は色収差というものがあり,異なる波長(色)の光は一点に 結像できず,像をボケさせる. これが通常の TEM 像が試料 の厚さが増すにしたがってボケた像になる最大の原因であ る. エネルギーフィルタを用いれば TEM においても非弾性 散乱をカットし厚い試料でもクリアな像を得ることができ



検出器は後焦点面に置く.

・いろいろなタイプの検出器の使用が可能.

る.いわゆるゼロロス結像法と呼ばれているものであり,厚 い試料に対して有効であると広く認識されている.しかし, 試料がさらに厚さを増していくと非弾性散乱の割合はさらに 増え,最終的にすべての電子が非弾性散乱することになり (図2),ゼロロス像は取得することすら不可能となる.トモ グラフィでは試料傾斜が必須であるので,試料の見掛けの厚 さが2倍,3倍にもなることに注意しなければならない. STEM では非弾性散乱電子も捨てることなく結像に使うこと ができるので,ゼロロスピークが消失してしまうような厚さ の試料も使うことができる.トモグラフィに厚い試料を用い ることができるということは、当然のように、より多くの三 次元情報を得ることができるということである.

2) トモグラフィでは高角度まで試料を傾斜し像を撮影す る必要があるが、試料を高傾斜した時、TEM では試料のご く一部にしかフォーカスをあわせることができない.対物レ ンズのフォーカス面がひとつしかないためである(図3). これに対し STEM では一枚の画像の中でもフォーカスを変 えながらスキャンすることが可能であり、それによって高傾 斜時であっても像全体にわたりフォーカスをあわせることが できる.デジタル制御された電子顕微鏡では試料傾斜角度、 倍率(つまり走査の範囲)、フォーカス値などを電子顕微鏡



図2 厚切り切片よりの EELS

加速電圧 300 kV の電子顕微鏡で取得した厚さ約 1 µm の超厚 切り切片よりの EELS の例. 上図は試料傾斜ゼロ度. 下図は同 じ試料を 70 度傾斜したときの EELS. ゼロロスによる結像は 一般的に厚い試料に有効とされるが, 試料がここまで厚くなる とゼロロスピークが無くなってしまうので使用できない. のソフトウェアが把握しているので、トモグラフィデータ取 得中、すべての画像において全視野で自動的にフォーカスを あわせることが可能である. FEI 社ではこれをダイナミック フォーカスと呼称している.

3) 試料に入射した電子線は、試料により散乱されるもし くはそのまま透過することになる. 散乱された電子を検出す るのが暗視野、透過した電子を検出するのが明視野である。 電子顕微鏡に限らず光学顕微鏡においても、一般に明視野よ り暗視野のほうが高いコントラストが得られることは経験の ある方であればご存知であろう.これは明視野が単に試料を 透過してきただけの光のバックグラウンドにのっているのと 比較して、暗視野はシグナルのみを検出しているためである と理解できる、TEM の暗視野像が対物絞りにより、ごく一 部の散乱電子を取り込むのと比較して、STEM では環状検出 器を用いることにより全方位の散乱電子を取り込むことがで きるため、シグナルを無駄なく利用でき、また等方的な暗視 野像を得ることができる. これが後焦点面に環状検出器を置 く理由である.また、試料と検出器の間の光学的な位置関係 に自由度があることは既に述べたが、この光学的な距離(カ メラ長)を変更することにより、散乱角度の違う電子線を選 択的に取り込めるというメリットが出てくる(図4).カメ ラ長を短く設定すれば高角度に散乱された電子を選択的に検 出し結像することができ、いわゆる HAADF (High Angle Annular Dark Field)像が得られる. 散乱角度は試料の原子種 によって決まるので、HAADF 像は重原子のみがコントラス トを持つ像である、重い原子核が大きく電子を散乱させると いうのは直感的に理解しやすいと思う.反対に低角度の電子 を集めれば軽元素によって散乱された電子による暗視野像に なる. この稿では樹脂包埋染色試料について議論しているの で、今見たいのは重原子によるコントラストであり、樹脂(軽 原子)に散乱された電子はノイズでしかなく、カットするこ とにより高い S/N 比の像を得ることができる.また.反対



図3 ダイナミックフォーカス

TEMトモグラフィでは試料を高傾斜したときに像のごく一部 にしかフォーカスをあわせられない.そのため、一枚の像の中 で場所によりデフォーカス量が異なること、ある程度大きなデ フォーカスの導入が必須なこと、などの問題がある. にクライオなど無染色の試料を観察するときは低散乱角の電 子を取り込めばよいことになる.以上のように試料により取 り込み角を自由に選べることは大きなメリットである.しか し,試料が非常に厚い場合,電子は試料中で多重散乱を起こ すため以上のような効果は限定的になる.それをも含めて, 試料にあわせた最適な取り込み角の選択が可能であり,また 必要でもある.

なお,STEM で使用するのは散乱コントラストであり,干 渉コントラストではないので,ここでの説明は簡単のために 電子の波の性質は無視している.また,変更可能なのは試料 と検出器の"光学的な"距離であり検出器の物理的な取り付 け位置は固定されていることに注意が必要である.

4) STEM が電子レンズの色収差の影響を受けないため厚 い試料を用いても像がボケにくいことは既に説明したが,同 様に球面収差の影響も受けない.球面収差とは電子レンズの 中心付近と周辺部分を通った電子が同じ点に収束できないと いう収差のことであり,TEMの分解能を制限する最大の要 素であることは周知の通りである.この収差のためにTEM 像は試料の形状(ポテンシャル)をそのまま現したものとは ならない.支持膜上にのせた金コロイドを撮影したTEMと 像とSTEM像を図5に示す.TEMでは黒いコロイドの周り に本来の試料の構造には無い白い縁取りが観察されるが, TEM像を見慣れた方にとっては特に違和感は無いであろう. STEMではそのようなアーティフィシャルな縁取りは現れな い.実際の試料の形状と得られたTEM像との関係を空間周 波数に対する像のコントラストで評価したものはCTF(Contrast Transfer Function)と呼ばれているが,撮影された



図4 入射電子の散乱とカメラ長

STEM では円形検出器の使用できるので全方位の散乱電子を結 像に使用できる(ADF: Annular Dark field). また,検出器を 置く位置によって得られる像を明視野,暗視野, HAADF と容 易に切り替えられる. つまり,検出器を近くに置けば高角度に 散乱した電子を,遠くに置けば低角度に散乱した電子を取り込 むことができる. また回折図形をずらすなどして透過波を検出 し明視野像も簡単に形成できる. 透過型電子顕微鏡では,装置 の中の検出器の物理的な位置は一定でもレンズを用いて光学的 な位置は自由に変えることができる. TEM像

HAADF-STEM像



図5 TEM 像とSTEM 像の比較

カーボン支持膜上の 10 nm の金コロイドを撮影した. 比較し やすくするため HAADF-STEM 像はコントラストを反転させて ある. 強調のため TEM 像には約3 μm の非常に大きなデフォー カスを導入しているが, TEM トモグラフィには大きなデフォー カスの導入が必要である.

TEM 像から本来の試料の精確な形状を求めようとするとき, CTF の補正は必須である. しかし, TEM トモグラフィでは 傾斜像において, 部分ごとにデフォーカスが異なるためこれ は非常に複雑になる. 一方 STEM では対物レンズの球面収 差の影響も受けず, また 2) で説明したようにデフォーカス の必要もなく, ダイナミックフォーカスが可能であるため, より正確で分解能の高い3次元解析が可能となる. これにつ いての詳細は本特集の別稿で詳しく議論されている.

4. TEM トモグラフィと STEM トモグラフィの比較

樹脂包埋された酵母細胞をテスト試料として厚切り切片を

作成し、TEM と STEM の画像の比較を行った.図6では取 得された連続傾斜像の0度,60度,73度の像を示している。 試料の厚さは約1um であるが、73 度傾斜時には見掛けの厚 さは約3.2倍になる.この像を見れば、厚い試料を用いたと きのSTEMトモグラフィの優位性は明確である.なお, TEM 像はエネルギーフィルタを用い 15 eV 幅のスリットを 入れたゼロロス像である。また、STEM 像は暗視野なので、 コントラストをあわせるために反転してある.0度のときか らすでに TEM 像は非常にボケているが, 60 度ではそれに加 えて非常に少ない電子しか結像に使われていないためノイズ の多い像になっている.73度になると結像に使える電子が ほとんど無いが、これは3-1) で説明したとおりである. 図7は図6の連続傾斜シリーズより再構築した3次元ボ リュームのレンダリング像である. 基の傾斜像の像質がまっ たく違うので当然のように3次元再構築像も異なるが、連続 佰斜像の像質は再構築自体の精度にも大きくかかわるため。 その差はいっそう大きくなる傾向にある.なぜなら、ボケた り、S/N が悪かったりする画像間では再構築のための位置ア ライメントが正確に取れないからである.

5. 超厚切り切片

試料の厚さに対して強いことが STEM トモグラフィの特 長のひとつであるが,それではどのくらいの厚さまでの解析 が可能であるのか.解析事例を一つ示す.試料はマウス小脳 のゴルジ染色標本であり生理学研究所の重本隆一教授にご提 供いただいた.この試料は元々生理学研究所の超高圧電子顕 微鏡での観察用に作成されたものである¹¹⁾.図8に連続傾 斜像の一部を示す.さすがに70度まで傾斜すると像はだい ぶボケるが,加速電圧 300 kV の STEM で問題なく観察がで



図6 厚切り切片の傾斜像

上段が STEM 像, 下段が TEM 像. 0 度のときから TEM 像と STEM 像の差は大きいが, 角度が大きくなるとその差はますま す大きくなる. 73 度になると TEM ではほとんど像にならなくなってしまうのは図2のようにゼロロスピークがなくなってし まうため.



図7 TEM および STEM トモグラフィによる3次元再構築像の比較(ボリュームレンダリング像) 基となる傾斜像の像質が大きく異なるので当然再構築像の像質にも大きな差があるが、像質の悪さは再構築のときの画像のア ライメントにも悪影響を及ぼすので再構築像での像質の差はいっそう大きなものとなる傾向がある.

きることが明らかとなった. 3次元再構築の結果, この試料 の厚さは一番厚い部分では6µm 弱もあったので, 70度では 電子線は15µm 以上も試料を透過していることになる. こ こで像をよく見ると試料の上部では像はシャープなのと比較 して切片の下部と思われる部分では像がボケているのがわか る. 像がボケる原因は試料内部での電子線の拡散であるが, これがきちんと像に反映されているということである. この 様子は当然のように3次元再構築したボリュームでも現れ る. 図9は再構築したボリュームの連続スライス像の一部 であり, それぞれのスライスの間隔は約1µm である. 最上 部付近の再構築スライスはシャープな像であるが, 深くなっ ていくにつれてだんだん不鮮明な像になっている. しかし, 深さ5µm 付近の像であっても試料の樹状突起の形状は明確 に判別でき, 充分使用に耐える像であることがわかる.

なおデータは-72 度から 75 度まで 110 枚の連続傾斜像を取 得したが、ソフトウェアによる自動取得により、わずか 40 分 程度で終了した. 厚い切片を用いるということで必然的に撮 影倍率が低くなり、位置やフォーカスに対する精度の要求が 低いため、データ取得途中での試料位置補正やフォーカス補 正も不要であり、データの取得自体はきわめて容易であった.

6. 試料の収縮について

STEMトモグラフィに限らず,通常のTEM 観察において も事情はまったく同じであるが電子線の照射により樹脂は収 縮する.樹脂包埋試料を観察した経験がある方であれば,電 子線を照射していると樹脂が薄くなり,それによって顕微鏡 像がクリアになっていくことは良くご存知だと思う.また, 形状を考えても容易に想像がつくように試料面内にくらべて 厚さ方向の縮み方はより大きい.この不均一さは,観察が2 次元であれば,多少,小さく写ることさえ承知しておけば大 きな問題ではないが,3次元構造を見るときには非常に深刻 な問題となる. STEMトモグラフィではTEMトモグラフィと比較して樹 脂の縮み方が少ないことが明らかとなっている(本特集別稿 参照). しかし,STEM でも樹脂がまったく縮まないという わけには行かず,特に照射電流密度が大きくなる高倍率では やはり大きな問題となる.そのためTEMトモグラフィでも STEMトモグラフィでも,トモグラフィデータ取得前に充分 な予備照射を行い,あらかじめ樹脂を収縮させてから連続傾 斜像の取得を始めることになる.データ取得途中での樹脂の 縮みは,後の3次元再構築をとても困難なものとしてしまう からである.予備照射を行っても樹脂の収縮は完全には止ま らないが,収縮速度が非常に遅くなることがわかっている¹²⁾.

樹脂の収縮については他稿でも述べられているがここでも 少しだけ触れる.樹脂の収縮が避けられないとしても,XY 方向とZ方向のそれぞれの収縮率を把握しておけばある程 度形を元に戻すことは可能である.筆者の以前の研究などか らXY方向の収縮は10%弱であることがわかっている¹²⁾.円 形の断面を持つ繊毛を用いて収縮率の測定を行った.図10 は樹脂包埋したマウス繊毛のA:軸が切片に垂直なもの,B: 軸が切片内にあるもの,の像である.樹脂はEPON812,切 片の厚さは250 nm であった.Bについてトモグラフィを行 い,その再構築ボリュームを軸に垂直にスライスにしたのが 下段である.これは本来Aと同じ形状をしていたはずであ るからXY方向と比べてZは半分程度になっている(2倍程 度収縮する)ことが判る.

収縮に関しては、切片の裏表にカーボンを厚めに蒸着しサ ポートしてやると少なくなる傾向にある、暗い電子線で長い 露光時間にすると減少するなどの対処法はあるが、樹脂包埋 試料を用いる以上、残念ながら決定的な解決方法というのは いまだに見つかっていない、樹脂については、現状、通常の TEM 観察に使うものを用いているが、今後、トモグラフィ 用の樹脂の選択、場合によっては開発を検討して行く必要が ある.



図8 厚さ約6ミクロンの切片のSTEMトモグラフィ(連続傾斜像)

連続傾斜像シリーズの一部. 試料はマウス小脳のゴルジ染色標本で写っているのはプルキンエ細胞の樹状突起. 0 度のときは もちろん 70 度まで傾斜しても像になっている. 厚い試料を STEM で観察したときの像のボケは試料中での電子の拡散に起因 するが,それが像にきちんと反映されている.



図9 厚さ約6ミクロンの切片のSTEMトモグラフィ(再構築ボリュームのXYスライス像) 連続傾斜像より再構築したボリュームのXY平面のスライスを試料の最上部付近から深さ約5µmまで1µmステップで表示 した.電子線の入射する試料上部付近では像はシャープであるが,深くなるに従いボケてくる.これは試料中の電子の拡散に よるものである.

7. 試料作成と装置

本稿では重原子染色された樹脂包埋試料を用いている. 最 も一般的とも言える電子顕微鏡用の試料であるが、本研究の ように通常では使わない厚さの切片を、トモグラフィ用に作 成するとなるといくつか注意すべき点がある.まず染色剤の 厚切り切片に対する浸透である。当然のように厚い切片を中 心付近まで均一にきれいに染めることはそれほど簡単なこと ではない、染色時間を長くするなどの工夫は当然として、ま だ決定的な解決策は見出されていないのが現状である. 第2 点として電子線照射による試料のチャージアップがある.特 に高角度に傾斜したときにチャージアップにより試料が細か く振動してしまうことがある. これはSTEM トモグラフィ に限ったことではないが. STEM では TEM と比べてどうし ても画像の取り込み時間が長くなるのでチャージアップ対策 はより重要である。対策としてはカーボンの蒸着が効果的で ある. もともと切片厚が非常に厚い試料を用いているわけで あるし、STEM は試料厚に強いので、少々厚くカーボンを蒸 着してもそれによる像質が悪化に関してはほとんど考慮する 必要が無い.思い切って厚く蒸着してしまったほうがよい結 果が得られる.

本稿で用いるデータはすべて 300 kV の電界放射型電子銃 を装備する TECNAI F30ST (FEI) で取得した. 言うまでも 無く STEM で分解能を得ようとした場合には熱電子銃より 電界放射型の電子銃のほうが格段に優れている. また使用し た装置は 300 kV の加速電圧を持つので試料の厚みに対して





A:切片に対して垂直な繊毛

B:切片に対して平行な繊毛



図10 樹脂包埋されたマウス繊毛 上段はそれぞれ切片に垂直,平行な繊毛. 下段は平行な繊毛の 3次元再構築ボリュームを軸に垂直に切った断面である. 本来 これは円形のはずであるから, 試料が厚さ方向に約2倍収縮し たことがわかる.

も強く、今回の実験には最適な装置であった.しかし、通常 の熱電子銃の顕微鏡でもSTEMトモグラフィを行うこと可 能であり、低倍での観察であればデータの質もほとんど変わ らない.また加速電圧が低くても、それにあわせて試料厚を 決めれば良いわけであるから、STEMトモグラフィに 300 kVのFEGのような高価な装置が必須であるというわけ ではない.生物分野向けの120 kVや200 kVの既存の装置に STEMが装備されているということは極めてまれであると思 われるが、そのような装置でもSTEMトモグラフィを行う ことは可能であり、同じ装置で行ったTEMトモグラフィよ りも必ず良い結果が得られると期待できる.

8. おわりに

生物試料に対しても STEM トモグラフィが有力な手法で あることが明らかとなった.いままで,生物分野では STEM 自体がなじみの薄い手法であったため,まだ広く普及するに いたっていないが,将来的には多くに研究者が用いる一般的 な手法として広がっていくものと期待される.

謝 辞

酵母の試料作成は日本女子大学高木智子博士によるもので ある.また,繊毛の試料は浜松医大 瀬藤光利教授に、マウ ス小脳の試料は生理学研究所 重本隆一教授にご提供いただ いたものであり,ここに感謝いたします.

献

1) Smith, D.J. and Cowley, J.M.: Ultramicroscopy, 1, 127–136 (1975)

文

- Colliex, C., Mory, C., Olins, A.L., Olins, D.E. and Tence, M.: J. Microsc., 153, 1–21 (1989)
- Engel, A. and Colliex, C.: Current Opinion in Biotechnology, 4, 403– 411 (1993)
- 4) Midgley, P.A. and Weyland, M.: Ultramicroscopy, 96, 413-431 (2003)
- Kübel, C., Voigt, A., Schoenmakers, R., Otten, M., Su, D., Lee, T.C., Carlsson, A. and Bradley, J.: *Microsc. Microanal.*, 11, 378–400 (2005)
- Friedrich, H., McCartney, M.R. and Buseck, P.R.: Ultramicroscopy, 106, 18–27 (2005)
- Porter, A.E., Gass, M., Muller, K., Skepper, J.N., Midgley, P.A. and Welland, M.: *Nature Nanotechnology*, 2(11), 713–717 (2007)
- Porter, A.E., Muller, K., Skepper, J., Midgley, P. and Welland, M.: Acta. Biomat., 2(4), 409–419 (2006)
- Yakushevska, A.E., Lebbink, M.N., Geerts, W.J.C., Spek, L., van Donselaar, E.G., Jansen, K.A., Humbel, B.M., Post, J.A., Verkleij, A.J. and Koster, A.J.: J. Structural biology, 159, 381–391 (2007)
- Aoyama, K., Takagi, T., Hirase, A. and Miyazawa, A.: *Ultramicros*copy, **109**, 70–80 (2008)
- 特集:超高圧電子顕微鏡の医生物科学への応用 顕微鏡, Vol 43 No. 4
- Aoyama, K., Matsumoto, R. and Komatsu, Y.: J. Electron Microsc., 51, 257–263 (2002)